キシリレン構造を有する芳香族ポリウレタンの光フリース転位と

屈折率増加

(神奈川大工) ○高橋 明、渡邉太一、亀山 敦* (東工大物質)安藤慎治

【要旨】

芳香族ジイソシアネートと1,4-ビス(ヒドロキシメチル)ベンゼン(HMB)より芳香 族ポリウレタンを合成し、その光反応特性と屈折率変化について検討した。ポリウレタ ンフィルムへの254 nmの光照射を行った際のUV-vis スペクトル変化より、選択的な光 反応の進行が示唆された。また、FT-IR スペクトル変化から光フリース転位の進行が支 持された。さらに、60分の光照射後の屈折率をエリプソメータにより評価したところ 最大 0.041の屈折率増加が見られた。

【緒言】

光照射により屈折率が制御可能なポリマーは、光スイッチや導波路など種々の光学材 料への応用が期待されている。このようなポリマー材料を設計する有効な手法の一つと して、光反応性を有する分子の導入が挙げられる。例えば、堀江・西久保らはノルボル ナジエン構造を繰り返し単位に有するポリアミドへの光照射により、ノルボルナジエン からクアドリシクランへの光異性化反応が起こることで屈折率nが約0.006減少するこ とを明らかにした[1]。また、西久保らはラダー型ポリシスセキオキサン側鎖において アゾベンゼンの trans-cis 光異性化やアントラセンの光二量化を起こすことで、ポリマ ーの屈折率がそれぞれ 0.009 および 0.116 減少することを報告している[2]。一方、Kern らはチオシアネート基を側鎖に有するポリスチレンを用いて、イソチオシアネート基へ の光異性化に伴い、屈折率が 0.03 増加することを報告した[3]。さらに、ポリオレフィ ン側鎖に導入した芳香族エステル[4]および芳香族アミド[5]の光フリース転位によって、 一部副反応を伴うもののそれぞれ屈折率が0.07および0.1増加することも明らかにした。 また、当研究室では S-(2-ベンゾオキサゾリル)チオエステルから 3-アシルベンゾオキサ ゾリン-2-チオンへの熱転位反応[6]、およびトリアリールシアヌレートからイソシアヌ レートへの熱転位反応[7]に伴う屈折率増加を報告した。これらの屈折率変化は Lorentz-Lorenz の式 (1) により説明できる。すなわち、光反応によって官能基や結合次数が変 化し、それに伴って分子屈折[R]と分子体積 Vの比が変化することで屈折率が変化する と考えられる。

$$\frac{n^2 - 1}{n^2 + 2} = \frac{[R]}{V} \quad (1)$$

こうした屈折率変化に利用可能な分子構造として、我々は芳香族ウレタンに着目した。 芳香族ウレタンは光照射に伴い光フリース転位を起こすことが知られており[8]、N-C(O)結合の開裂を経て高い分子屈折を持つ芳香族アミノ基[9]を生成する。従って、こ の反応により屈折率が増加すると期待されるが、ウレタン構造の光転位による屈折率変 化については未だ報告されていない。本研究では、芳香族ジイソシアネートを用いた重 付加反応により芳香族ポリウレタンを合成し、その光反応挙動と屈折率変化を評価した。

【実験】

ジラウリン酸ジブチルすず (DBTDL) 触媒の存在下、DMSO 中で 4,4'-ジイソシアン 酸メチレンジフェニル (MDI) またはトリレン-2,4-ジイソシアナート (TDI) と 1,4-ビ ス (ヒドロキシメチル) ベンゼン (HMB) の重付加反応を 24 時間行い、芳香族ポリウ レタン P-1, P-2 を合成した (Scheme 1, Table 1)。スピンコート法により P-1 と P-2 のフ ィルムを、石英または Si 基板上に調製し、キセノンランプを用いた光照射 (254 nm, 1.75 mW/cm²) により光フリース転位反応を検討した。屈折率はエリプソメータ (633 nm) を用いて測定した。

【結果と考察】

芳香族ウレタンにおいて、ウレタン結合中の O 原子上に結合した置換基が芳香環の 場合、ウレタンの光フリース転位によって芳香族エステルが生じるため、さらなる光フ リース転位も進行しうることが予想される。この二次的な転位反応を避けるため、ジオ ールモノマーにはジアルコールである HMB を用いた。HMB と芳香族ジイソシアネー ト MDI または TDI を用いた重付加反応により、2 種類の芳香族ポリウレタン P-1 と P-2 を種々の条件で合成した(Table 1)。P-1 および P-2 の FT-IR スペクトルにおいて 3300 cm⁻¹に N-H、1710 cm⁻¹に C=O、および 1046 cm⁻¹に C-O に由来するピークより、ウレ タン結合の形成を確認した。また、¹H-NMR スペクトル測定より P-1 および P-2 に対応 する構造を確認した(Figure 1)。また、GPC 測定より分子量 1 万~6 万程度のポリマ ーが得られたことが分かった。

得られたポリマーのうち、P-1a(*M*_n: 38,000, *M*_w/*M*_n: 1.71) および P-2c(*M*_n: 18,700, *M*_w/*M*_n: 2.49) を用いて DSC 測定を行ったところ、P-1a では 250 ℃ 以下までにガラス転移温度 (*T*_g) が観測されなかった。一方、P-2c では 138 ℃ に *T*_gが見られた。さらに、P-1a は NMP, DMSO, DMAc といった非プロトン性極性溶媒以外の溶媒へは不溶だったのに対 し、P-2c では THF や 1,4-ジオキサンなどのより低極性の溶媒へも溶解した。これらの



Scheme 1. Synthetic scheme of aromatic polyurethanes.

Table 1. Synthetic conditions and results of the aromatic polyurethanes

Polym.	Diisocyanate (eq.)	DBTDL (mol%)	DMSO (mol/L)	Temp. (°C)	Yield (%)	$M_{\rm n}^{~\rm a)}$	$M_{\rm w}/M_{\rm n}^{\rm a)}$	$T_{\rm g}^{\rm b)}$ (°C)
P-1a	MDI (1.02)	2.15	1.96	rt	72	38,000	1.71	>250 ^{c)}
P-1b	MDI (1.02)	2.18	1.88	60	94	12,800	1.54	_
P-1c	MDI (1.04)	2.33	1.95	80	72	57,900	2.14	_
P-2a	TDI (1.00)	2.14	1.98	rt	67	13,300	3.77	_
P-2b	TDI (1.05)	1.33	1.00	rt	81	15,800	3.35	_
P-2c	TDI (1.04)	1.02	0.973	60	56	18,700	2.49	138

a) Estimated by GPC (RI) using polystyrene as the standard. b) Determined by DSC. c) Not observed in the range of -20 to 250 °C.

結果は、P-1 における主鎖間の相互作用が P-2 よりも強固であることを示唆している。各芳香 族ポリウレタンの化学構造に着目すると、P-1 は芳香環が全てパラ位で置換された対称性の良 い構造であるが、P-2 は TDI 部分において2つ のウレタン結合がメタ位に位置し、さらに同一 芳香環上にメチル基を有している。すなわち、 P-1 は P-2 よりも主鎖間における水素結合や π スタッキングなどの相互作用において有利な構 造的特徴を有していると考えられ、この違いが T_g や溶解性といった物理的性質の差を与えたと 考えられる。

次に、得られた芳香族ポリウレタンの光反応 特性について評価した。ここで、均一開裂を経 て進行する化学反応ではラジカル中間体の拡散 に基づいて副反応が起こることが知られている ため[10]、本研究における光反応の検討は全て フィルム状態にて行った。石英基板上へのスピ ンコートにより調製した P-1a および P-2c のフ イルムへ 254 nm の光照射を行い、UV-vis スペ クトル変化を追跡した。その結果、極大吸収波 長の減少および長波長領域における吸収の増加と ともに、等吸収点を確認した(Figure 2)。これは 選択的な光転位反応の進行を支持する重要な結果 である。

続いて、KBr 基板上に調製した芳香族ポリウレ タンのフィルムへの 254 nm の光照射を 60 分間行 い、FT-IR スペクトル測定により光照射前後にお ける構造変化について評価した。ウレタン結合に 由来する 1730 cm⁻¹ (N-H), 1538 cm⁻¹ (C=O), および 1220 cm⁻¹ (C(O)NH, Amide II) のピークの減少とと もに、3368 cm⁻¹の N-H 由来のピークの増加を確認 した (Figure 3)。この変化はポリウレタンの光フ リース転位に伴う構造変化 (Scheme 2) と一致し ている。一方、UV-vis スペクトル測定において見 られたほど変化の程度が顕著でなく、この理由に ついて現在より詳細な検討を行っている。

これらの知見を基に、芳香族ポリウレタンへの 光照射に伴う屈折率変化について検討を行った。 Si 基板上に芳香族ポリウレタン P-1a および P-2c のフィルムを調製し、254 nm の光照射を 60 分間 行った際の屈折率変化をエリプソメータを用いて 評価した。その結果、P-1a では 0.041, P-2c では



Fig. 1. Representative ¹H-NMR spectra of the obtained aromatic polyurethanes: (a) P-1a and (b) P-2c.



Fig. 2. UV–vis spectral change of (a) P-1a and (b) P-2c films during the photo-irradiation at 254 nm (1.75 mW/cm^2) .



Scheme 2. Ideal reaction scheme of photo-Fries rearrangement of (a) P-1 and (b) P-2.

0.0358 と、いずれの芳香族ポリウレタンも 屈折率が大きく増加した。以上の結果より、 芳香族ポリウレタンの光フリース転位に 伴い屈折率が増加することが明らかとなった。

【結論】

本研究では、芳香族ジイソシアネートで ある MDI または TDI と、ジオールである HMB との重付加反応により芳香族ポリウ レタン P-1 および P-2 を合成し、その光フ リース転位挙動とそれに伴う大きな屈折 率増加について明らかにした。芳香族ポリ ウレタンは工業的にも最も汎用的なポリ マーの1つであり、本研究で明らかにした 知見は広範なポリマー材料へと適用可能 な屈折率増加の方法論になることが期待 される。



Fig. 3. FT-IR spectra of P-1a film before and after photo-irradiation at 254 nm (1.75 mW/cm^2) .

【参考文献】

- [1] K. Horie, T. Nishikubo et al., J. Photopolym. Sci. Technol., 7, 121 (1994).
- [2] H. Kudo, M. Yamamoto, T. Nishikubo, Macromolecules, 39, 1759 (2006).
- [3] G. Langer, W. Kern et al., Macromol. Chem. Phys., 202, 3459 (2001).
- [4] T. Höfler, T. Griesser, G. Trimmel, W. Kern et al., Polymer, 48, 1930 (2007).
- [5] T. Griesser, W. Kern, G. Trimmel et al., Macromolecules, 42, 725 (2009).
- [6] M. Miyasaka, A. Higurashi, A. Kameyama, Chem. Lett., 40, 1363 (2011).
- [7] A. Kameyama, M. Ueda et al., Chem. Lett., 44, 1110 (2015).
- [8] C. Wilhelm, A. Rivaton, J. -L. Gradette, Polymer, 39, 1223 (1998).
- [9] 安藤慎治, 光学, 44, 298 (2015).
- [10] S. Koodanjeri, V. Ramamurthy et al., Tetrahedron Lett., 44, 3207 (2003).